

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
**ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ  
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  
"РЯЗАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РАДИОТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ  
ИМЕНИ В.Ф. УТКИНА"**

СОГЛАСОВАНО  
Зав. выпускающей кафедры

УТВЕРЖДАЮ  
Проректор по УР  
А.В. Корячко

**Приборы и методы контроля и диагностики в  
электронике**  
рабочая программа дисциплины (модуля)

Закреплена за кафедрой **Промышленной электроники**  
Учебный план 11.03.03\_20\_00.plx  
11.03.03 Конструирование и технология электронных средств  
Квалификация **бакалавр**  
Форма обучения **очная**  
Общая трудоемкость **4 ЗЕТ**

**Распределение часов дисциплины по семестрам**

Семестр (<Курс>.<Семестр на курсе>)	7 (4.1)		Итого	
	16			
Неделя	16			
Вид занятий	уп	рп	уп	рп
Лекции	24	24	24	24
Практические	24	24	24	24
Иная контактная работа	0,25	0,25	0,25	0,25
Итого ауд.	48,25	48,25	48,25	48,25
Контактная работа	48,25	48,25	48,25	48,25
Сам. работа	87	87	87	87
Часы на контроль	8,75	8,75	8,75	8,75
Итого	144	144	144	144

г. Рязань

Программу составил(и):

*д. физ-мат.н., проф., Трубицын Андрей Афанасьевич*

Рабочая программа дисциплины

**Приборы и методы контроля и диагностики в электронике**

разработана в соответствии с ФГОС ВО:

ФГОС ВО - бакалавриат по направлению подготовки 11.03.03 Конструирование и технология электронных средств (приказ Минобрнауки России от 19.09.2017 г. № 928)

составлена на основании учебного плана:

11.03.03 Конструирование и технология электронных средств  
утвержденного учёным советом вуза от 25.06.2021 протокол № 10.

Рабочая программа одобрена на заседании кафедры

**Промышленной электроники**

Протокол от 16.06.2020 г. № 10

Срок действия программы: 2020-2024 уч.г.

Зав. кафедрой Круглов Сергей Александрович

---

---

**Визирование РПД для исполнения в очередном учебном году**

Рабочая программа пересмотрена, обсуждена и одобрена для  
исполнения в 2022-2023 учебном году на заседании кафедры  
**Промышленной электроники**

Протокол от \_\_\_\_\_ 2022 г. № \_\_\_\_

Зав. кафедрой \_\_\_\_\_

---

---

**Визирование РПД для исполнения в очередном учебном году**

Рабочая программа пересмотрена, обсуждена и одобрена для  
исполнения в 2023-2024 учебном году на заседании кафедры  
**Промышленной электроники**

Протокол от \_\_\_\_\_ 2023 г. № \_\_\_\_

Зав. кафедрой \_\_\_\_\_

---

---

**Визирование РПД для исполнения в очередном учебном году**

Рабочая программа пересмотрена, обсуждена и одобрена для  
исполнения в 2024-2025 учебном году на заседании кафедры  
**Промышленной электроники**

Протокол от \_\_\_\_\_ 2024 г. № \_\_\_\_

Зав. кафедрой \_\_\_\_\_

---

---

**Визирование РПД для исполнения в очередном учебном году**

Рабочая программа пересмотрена, обсуждена и одобрена для  
исполнения в 2025-2026 учебном году на заседании кафедры

**Промышленной электроники**

Протокол от \_\_\_\_\_ 2025 г. № \_\_\_\_

Зав. кафедрой \_\_\_\_\_

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)	
1.1	Целью является изучение методов прикладной математики моделирования физических процессов.
1.2	Задачи дисциплины:
1.3	<input type="checkbox"/> получение теоретических знаний о методах прикладной математики;
1.4	<input type="checkbox"/> приобретение практических навыков в применении методов прикладной математики;
1.5	<input type="checkbox"/> разработка и применение компьютерных программ моделирования электронных устройств, физических процессов и явлений;
1.6	<input type="checkbox"/> реализация технических заданий на проведение моделирования приборов электроники

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ	
Цикл (раздел) ОП:	Б1.В
<b>2.1</b>	<b>Требования к предварительной подготовке обучающегося:</b>
2.1.1	Схемотехника
2.1.2	Тепловые процессы в электронике
2.1.3	Электромагнитные поля и волны. Ч.2
2.1.4	Твердотельная электроника
2.1.5	Технологические процессы нанoeлектроники
2.1.6	Цифровая обработка сигналов в электронных устройствах
<b>2.2</b>	<b>Дисциплины (модули) и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как предшествующее:</b>
2.2.1	Выполнение и защита выпускной квалификационной работы
2.2.2	Преддипломная практика
2.2.3	Производственная практика
2.2.4	САПР устройств электроники
2.2.5	Тонкопленочные структуры в электронике
2.2.6	Физические основы методов анализа вещества

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)	
<b>ПК-1: Способен строить простейшие физические и математические модели узлов и модулей электронных средств различного функционального назначения, а также использовать стандартные программные средства их компьютерного моделирования</b>	
.	
<b>Знать</b>	простейшие физические и математические модели узлов и модулей электронных средств различного функционального назначения, а также использовать стандартные программные средства их компьютерного моделирования
<b>Уметь</b>	строить простейшие физические и математические модели узлов и модулей электронных средств различного функционального назначения, а также использовать стандартные программные средства их компьютерного моделирования
<b>Владеть</b>	Способностью строить простейшие физические и математические модели узлов и модулей электронных средств различного функционального назначения, а также использовать стандартные программные средства их компьютерного моделирования
<b>ПК-6: Способен выполнять работы по технологической подготовке производства</b>	
.	
<b>Знать</b>	работы по технологической подготовке производства
<b>Уметь</b>	выполнять работы по технологической подготовке производства
<b>Владеть</b>	Способностью выполнять работы по технологической подготовке производства
<b>ПК-11: Способен организовывать метрологическое обеспечение производства электронных средств</b>	
.	

<b>Знать</b> метрологическое обеспечение производства электронных средств
<b>Уметь</b> организовывать метрологическое обеспечение производства электронных средств
<b>Владеть</b> Способностью организовывать метрологическое обеспечение производства электронных средств

**В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен**

<b>3.1</b>	<b>Знать:</b>
3.1.1	проблемы применения методов экспериментального исследования параметров и характеристик приборов, схем, устройств и установок;
<b>3.2</b>	<b>Уметь:</b>
3.2.1	оценивать риск и определять меры по обеспечению безопасности предлагаемых методик экспериментального исследования параметров установок;
<b>3.3</b>	<b>Владеть:</b>
3.3.1	навыками по оценке риска рекомендуемых методик

**4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)**

Код занятия	Наименование разделов и тем /вид занятия/	Семестр / Курс	Часов	Компетенции	Литература	Форма контроля
	<b>Раздел 1. Спектроскопия обратно рассеянных ионов низких энергий</b>					
1.1	Сущность масс-спектрометрического метода и решаемые задачи. Принцип масс-анализа. Типы масс-анализаторов. /Тема/	7	0			
1.2	лекция 1 /Лек/	7	2	ПК-1-3 ПК-1-В ПК-1-У ПК-6-3 ПК-6-У ПК-6-В ПК-11-3 ПК-11-У ПК-11-В		
1.3	занятие 1 /Пр/	7	2	ПК-1-3 ПК-1-У ПК-1-В ПК-6-3 ПК-6-У ПК-6-В ПК-11-3 ПК-11-У ПК-11-В		
1.4	/Ср/	7	7	ПК-1-3 ПК-1-У ПК-1-В ПК-6-3 ПК-6-У ПК-6-В ПК-11-3 ПК-11-У ПК-11-В		
1.5	Количественный анализ. Качественный анализ. Конструкция спектрометра Основные узлы спектрометра. Характеристики метода /Тема/	7	0			
1.6	лекция 2 /Лек/	7	2	ПК-1-3 ПК-1-В ПК-1-У ПК-6-3 ПК-6-У ПК-6-В ПК-11-3 ПК-11-У ПК-11-В		
1.7	занятие 2 /Пр/	7	2	ПК-1-3 ПК-1-У ПК-1-В ПК-6-3 ПК-6-У ПК-6-В ПК-11-3 ПК-11-У ПК-11-В		

1.8	/Ср/	7	7	ПК-1-3 ПК-1-У ПК-1-В ПК-6-3 ПК-6-У ПК-6-В ПК-11-3 ПК-11-У ПК-11-В		
	<b>Раздел 2. Масс-спектрометрия вторичных ионов</b>					
2.1	Сущность масс-спектрометрического метода и решаемые задачи. Принцип масс-анализа. Типы масс-анализаторов. /Тема/	7	0			
2.2	лекция 1 /Лек/	7	2	ПК-1-3 ПК-1-В ПК-1-У ПК-6-3 ПК-6-У ПК-6-В ПК-11-3 ПК-11-У ПК-11-В		
2.3	занятие 1 /Пр/	7	2	ПК-1-3 ПК-1-У ПК-1-В ПК-6-3 ПК-6-У ПК-6-В ПК-11-3 ПК-11-У ПК-11-В		
2.4	/Ср/	7	7	ПК-1-3 ПК-1-У ПК-1-В ПК-6-3 ПК-6-У ПК-6-В ПК-11-3 ПК-11-У ПК-11-В		
2.5	Количественный анализ. Качественный анализ. Конструкция спектрометра Основные узлы спектрометра. Характеристики метода /Тема/	7	0			
2.6	лекция 2 /Лек/	7	2	ПК-1-3 ПК-1-В ПК-1-У ПК-6-3 ПК-6-У ПК-6-В ПК-11-3 ПК-11-У ПК-11-В		
2.7	занятие 2 /Пр/	7	2	ПК-1-3 ПК-1-У ПК-1-В ПК-6-3 ПК-6-У ПК-6-В ПК-11-3 ПК-11-У ПК-11-В		
2.8	/Ср/	7	7	ПК-1-3 ПК-1-У ПК-1-В ПК-6-3 ПК-6-У ПК-6-В ПК-11-3 ПК-11-У ПК-11-В		
	<b>Раздел 3. Дифракция рентгеновских лучей</b>					
3.1	Дифракционные методы исследования. Типы кристаллических решеток. Индексы Миллера. /Тема/	7	0			

3.2	лекция 1 /Лек/	7	2	ПК-1-3 ПК-1-В ПК-1-У ПК-6-3 ПК-6-У ПК-6-В ПК-11-3 ПК-11-У ПК-11-В		
3.3	занятие 1 /Пр/	7	2	ПК-1-3 ПК-1-У ПК-1-В ПК-6-3 ПК-6-У ПК-6-В ПК-11-3 ПК-11-У ПК-11-В		
3.4	/Ср/	7	7	ПК-1-3 ПК-1-У ПК-1-В ПК-6-3 ПК-6-У ПК-6-В ПК-11-3 ПК-11-У ПК-11-В		
3.5	Дифракция рентгеновских лучей. Условия Лауэ. Условие Вульфа-Брэгга. Рентгеноструктурный анализ. /Тема/	7	0			
3.6	лекция 2 /Лек/	7	2	ПК-1-3 ПК-1-В ПК-1-У ПК-6-3 ПК-6-У ПК-6-В ПК-11-3 ПК-11-У ПК-11-В		
3.7	занятие 2 /Пр/	7	2	ПК-1-3 ПК-1-У ПК-1-В ПК-6-3 ПК-6-У ПК-6-В ПК-11-3 ПК-11-У ПК-11-В		
3.8	/Ср/	7	7	ПК-1-3 ПК-1-У ПК-1-В ПК-6-3 ПК-6-У ПК-6-В ПК-11-3 ПК-11-У ПК-11-В		
	<b>Раздел 4. Дифракция медленных электронов</b>					
4.1	Электронная пушка. Дифрактометр медленных электронов. Физические основы метода. /Тема/	7	0			
4.2	лекция 1 /Лек/	7	2	ПК-1-3 ПК-1-В ПК-1-У ПК-6-3 ПК-6-У ПК-6-В ПК-11-3 ПК-11-У ПК-11-В		
4.3	занятие 1 /Пр/	7	2	ПК-1-3 ПК-1-У ПК-1-В ПК-6-3 ПК-6-У ПК-6-В ПК-11-3 ПК-11-У ПК-11-В		

4.4	/Ср/	7	8	ПК-1-3 ПК-1-У ПК-1-В ПК-6-3 ПК-6-У ПК-6-В ПК-11-3 ПК-11-У ПК-11-В		
4.5	Уравнение дифракции медленных электронов. Методы расшифровки дифракционных картин. /Тема/	7	0			
4.6	лекция 2 /Лек/	7	2	ПК-1-3 ПК-1-В ПК-1-У ПК-6-3 ПК-6-У ПК-6-В ПК-11-3 ПК-11-У ПК-11-В		
4.7	занятие 2 /Пр/	7	2	ПК-1-3 ПК-1-У ПК-1-В ПК-6-3 ПК-6-У ПК-6-В ПК-11-3 ПК-11-У ПК-11-В		
4.8	/Ср/	7	7	ПК-1-3 ПК-1-У ПК-1-В ПК-6-3 ПК-6-У ПК-6-В ПК-11-3 ПК-11-У ПК-11-В		
<b>Раздел 5. Электронная оже-спектроскопия</b>						
5.1	Распределение вторичных электронов по энергиям. Типы энергоанализаторов электронов. Цилиндрический зеркальный анализатор /Тема/	7	0			
5.2	лекция 1 /Лек/	7	2	ПК-1-3 ПК-1-У ПК-1-В ПК-6-3 ПК-6-У ПК-6-В ПК-11-3 ПК-11-У ПК-11-В		
5.3	занятие 1 /Пр/	7	2	ПК-1-3 ПК-1-У ПК-1-В ПК-6-3 ПК-6-У ПК-6-В ПК-11-3 ПК-11-У ПК-11-В		
5.4	/Ср/	7	8	ПК-1-3 ПК-1-У ПК-1-В ПК-6-3 ПК-6-У ПК-6-В ПК-11-3 ПК-11-У ПК-11-В		
5.5	Физика Оже-процесса. Оже-спектрометр. Количественная Оже-спектроскопия. /Тема/	7	0			
5.6	лекция 2 /Лек/	7	2	ПК-1-3 ПК-1-У ПК-1-В ПК-6-3 ПК-6-У ПК-6-В ПК-11-3 ПК-11-У ПК-11-В		



5.7	занятие 2 /Пр/	7	2	ПК-1-3 ПК-1-У ПК-1-В ПК-6-3 ПК-6-У ПК-6-В ПК-11-3 ПК-11-У ПК-11-В		
5.8	/Ср/	7	7	ПК-1-3 ПК-1-У ПК-1-В ПК-6-3 ПК-6-У ПК-6-В ПК-11-3 ПК-11-У ПК-11-В		
<b>Раздел 6. Фотоэлектронная спектроскопия</b>						
6.1	История метода. Полусферический анализатор энергий электронов. Физические основы метода. /Тема/	7	0			
6.2	лекция 1 /Лек/	7	2	ПК-1-3 ПК-1-У ПК-1-В ПК-6-3 ПК-6-У ПК-6-В ПК-11-3 ПК-11-У ПК-11-В		
6.3	занятие 1 /Пр/	7	2	ПК-1-3 ПК-1-У ПК-1-В ПК-6-3 ПК-6-У ПК-6-В ПК-11-3 ПК-11-У ПК-11-В		
6.4	/Ср/	7	8	ПК-1-3 ПК-1-У ПК-1-В ПК-6-3 ПК-6-У ПК-6-В ПК-11-3 ПК-11-У ПК-11-В		
6.5	Фотоэлектронный спектрометр. Обозначение фотоэлектронных линий. Ширина фотоэлектронной линии. /Тема/	7	0			
6.6	лекция 2 /Лек/	7	2	ПК-1-3 ПК-1-В ПК-1-У ПК-6-3 ПК-6-У ПК-6-В ПК-11-3 ПК-11-У ПК-11-В		
6.7	занятие 2 /Пр/	7	2	ПК-1-3 ПК-1-У ПК-1-В ПК-6-3 ПК-6-У ПК-6-В ПК-11-3 ПК-11-У ПК-11-В		
6.8	/Ср/	7	7	ПК-1-3 ПК-1-У ПК-1-В ПК-6-3 ПК-6-У ПК-6-В ПК-11-3 ПК-11-У ПК-11-В		

6.9	/ИКР/	7	0,25	ПК-1-3 ПК-1-У ПК-1-В ПК-6-3 ПК-6-У ПК-6-В ПК-11-3 ПК-11-У ПК-11-В		
6.10	/Зачёт/	7	8,75	ПК-1-3 ПК-1-У ПК-1-В ПК-6-3 ПК-6-У ПК-6-В ПК-11-3 ПК-11-У ПК-11-В		

### 5. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

«Оценочные материалы приведены в приложении к рабочей программе дисциплины (см. документ «Оценочные материалы по дисциплине «Приборы и методы контроля и диагностики в электронике»»).

### 6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

#### 6.1. Рекомендуемая литература

#### 6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"

Э1

#### 6.3 Перечень программного обеспечения и информационных справочных систем

##### 6.3.1 Перечень лицензионного и свободно распространяемого программного обеспечения, в том числе отечественного производства

Наименование	Описание
MATLAB R2010b	Бессрочно. Matlab License 666252
Mathcad University Classroom	Бессрочно. Лицензия на ПО PKG-7517-LN, SON – 2469998, SCN – 8A1365510
Операционная система Windows 7	Лицензионное ПО

##### 6.3.2 Перечень информационных справочных систем

6.3.2.1	Система КонсультантПлюс <a href="http://www.consultant.ru">http://www.consultant.ru</a>
6.3.2.2	Информационно-правовой портал ГАРАНТ.РУ <a href="http://www.garant.ru">http://www.garant.ru</a>

### 7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

1	109 лабораторный корпус. учебная аудитория для проведения учебных занятий Специализированная мебель (60 посадочных мест), магнитно-маркерная доска. Мультимедиа проектор, 1 экран. ПК.
2	214 лабораторный корпус. учебная аудитория для проведения учебных занятий. Специализированная мебель (60 посадочных мест), магнитно-маркерная доска. Мультимедиа проектор, 1 экран. ПК.

### 8. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

«Методическое обеспечение дисциплины приведено в приложении к рабочей программе дисциплины (см. документ «Методические указания дисциплины «Приборы и методы контроля и диагностики в электронике»»).

Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

ПОДПИСАНО  
ЗАВЕДУЮЩИМ  
КАФЕДРЫ**ФГБОУ ВО "РГРТУ", РГРТУ**, Круглов Сергей  
Александрович, Заведующий кафедрой ПЭЛ**28.09.23** 15:27 (MSK)

Простая подпись

ПОДПИСАНО  
ЗАВЕДУЮЩИМ  
ВЫПУСКАЮЩЕЙ  
КАФЕДРЫ**ФГБОУ ВО "РГРТУ", РГРТУ**, Круглов Сергей  
Александрович, Заведующий кафедрой ПЭЛ**28.09.23** 15:27 (MSK)

Простая подпись

ПОДПИСАНО  
ПРОРЕКТОРОМ ПО УР**ФГБОУ ВО "РГРТУ", РГРТУ**, Круглов Сергей  
Александрович, Заведующий кафедрой ПЭЛ**28.09.23** 15:28 (MSK)

Простая подпись

**ФГБОУ ВО "РГРТУ", РГРТУ**, Корячко Алексей  
Вячеславович, Проректор по учебной работе**28.09.23** 18:58 (MSK)

Простая подпись